INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT 03/09236

A CLACCI	IEICATION OF CHID IECTE (A PERCE)						
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G03B33/14							
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H05B33/14							
	on searched other than minimum documentation to the						
Kokai	yo Shinan Koho 1922—1996 Jitsuyo Shinan Koho 1971—2003	Toroku Jitsuyo Shinan Koho Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996–2003				
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sear	rch terms used)				
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
Y	WO 00/10366 A (TDK CORP.), 24 February, 2000 (24.02.00), Full text & JP 2000-68065 A		1-20				
Y	JP 2002-15865 A (Toray Industries, Inc.), 18 January, 2002 (18.01.02), Full text (Family: none)		1-20				
Y	US 2002-0021268 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB.), 21 February, 2002 (21.02.02), Full text & JP 2002-141170 A		1-20				
	,						
× Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte	mational filing date or				
consider	red to be of particular relevance	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory und	erlying the invention				
date	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.	claimed invention cannot be				
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alone	•				
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claim considered to involve an inventive step wh			p when the document is				
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art			documents, such				
"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed							
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report							
02 December, 2003 (02.12.03) 16 December, 2003 (16.12.03)							
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer					
Japanese Patent Office							
Facsimile No.		Telephone No.					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT 03/09236

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Y US 2002/0030443 A (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB.), 1-20 14 March, 2002 (14.03.02), Full text & JP 2002-158090 A

発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl7 G03B33/14

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 H05B33/14

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2003年

日本国登録実用新案公報 1994-2003年

日本国実用新案登録公報 1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
Y	WO 00/10366 A (TDK CORP.) 2000.02.2 4、全文 & JP 2000-68065 A	1-20			
Y	JP 2002-15865 A (東レ株式会社) 2002. 0 1.18、全文 (ファミリー無し)	1-20			
Y	US 2002-0021268 A1 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB.) 2002.02.21、全文 & JP 2002-141 170 A	1-20			

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 02.12.03	国際調査報告の発送日 16.12.03
国際調査機関の名称及びあて先日本国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 越河 勉
郵便番号100ー8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3230

		3/09230	
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	US 2002/0030443 A (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB.) 2002. 03. 14、全文 & JP 2002-158090 A	1-20	